**南京天文光学技术研究所因公出访事前公示表**

**公示时间：2024年4月30日-5月9日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出访团组名称：参加2024年国际光学工程学会-天文望远镜和仪器研讨会 | | | | | | | | | | |
| 出访团组成员基本信息： | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 部门 | | | | | | 职务职称 | | |
| 崔向群 | | 望远镜新技术研究室 | | | | | | 院士 | | |
| 袁祥岩 | | 望远镜新技术研究室 | | | | | | 党委书记/研究员 | | |
| 杨德华 | | 望远镜新技术研究室 | | | | | | 研究员 | | |
| 徐灵哲 | | 望远镜新技术研究室 | | | | | | 副研究员 | | |
| 季杭馨 | | 天文光谱与高分辨成像技术研究室 | | | | | | 副研究员 | | |
| 白 华 | | 望远镜新技术研究室 | | | | | | 研究员 | | |
| 王晋峰 | | 天文与空间镜面技术研究室 | | | | | | 研究员 | | |
| 徐 腾 | | 天文光谱与高分辨成像技术研究室 | | | | | | 副研究员 | | |
| 新其其格 | | 天文光谱与高分辨成像技术研究室 | | | | | | 工程师 | | |
| 陈 哲 | | 天文与空间镜面技术研究室 | | | | | | 副研究员 | | |
| 李 运 | | 望远镜工程中心 | | | | | | 工程师 | | |
| 温海焜 | | 望远镜新技术研究室 | | | | | | 副研究员 | | |
| 出访国家或地区 | 日本 | | | | | 顺访国家或地区 | | 无 | | |
| 拟离境日期 | 2024.6.15 | | | | | 拟入境日期 | | 2024.6.22 | | |
| 计划行程路线 | 南京/上海-日本东京-横滨-日本东京-南京/上海 | | | | | | | | | |
| 出访任务描述及出访行程安排 | 2024年国际光学工程学会-天文望远镜和仪器研讨会拟于2024年6月16日-21日在日本横滨召开，崔向群院士和袁祥岩书记/研究员等12人拟于6月15日-22日赴日本参加此次会议。袁祥岩研究员、王晋峰研究员、徐灵哲副研究员和季杭馨副研究员将分别作为代表在会上做口头报告，其他人将做墙报交流，分别介绍我所提出的极大光谱巡天望远镜概念设计，承担的JUST望远镜、MOST新型光谱仪、GTC光谱仪、长基线光干涉装置的研究进展，以及介质膜在大口径镜面的应用和大型望远镜非预期故障诊断技术研究等等；此次出访人员涵盖了研究所光学设计、结构以及电控（软硬件）各方面的研究骨干，此次参会的另一个重要任务是了解国际上望远镜/仪器及相关技术的研究进展，并与相关专家进行交流。出访行程安排如下，出访费用研究所支付。  2024年6月15日 从南京或上海出发到日本东京，再到横滨  2024年6月16日-21日 在横滨参加2024年SPIE会议  2024年6月22日 从横滨到东京，再从东京返回南京或上海 | | | | | | | | | |
| 经费来源 | □研究所 | | 项目名称：大型光学红外望远镜光学系统研究等课题 | | | | | | | |
| 课题编号：A20、Y025、C286、B285、B240、B252、C273、B262-1，A24 | | | | | | | |
| □其他资助单位: | | | | | | | | | |
| □国外资助单位: | | | | | | | | | |
| （如研究所与外单位共同支付请具体说明） | | | | | | | | | |
| 经费预算（元） | 合计 | | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | | 公杂费 | | 城市间交通 | 其他费用 （会议注册费、签证费和必须的保险费用等） |
| 415028 | | 220000 | 34700 | 44000 | | 22000 | | 1500 | 92828 |
| 须事先报批的支出事项: | | | | | | | | | |
| 各项支出具体说明:  住宿费：9000日元/人/天，7天计算  伙食费：10000日元/人/天，8天计算  公杂费：5000日元/人/天，8天计算  城市间交通：东京到横滨往返  其他费用：签证费410元/人，会议注册费：1010美元/人。 | | | | | | | | | |
| 邀请单位介绍（附件请附上邀请信）：  国际光学工程学会（SPIE）是一个专注于光学、光子学、光电子学和成像领域的国际性非营利专业组织。该组织成立于1955年，旨在促进这些领域的研究、工程和应用的发展。SPIE在学术界和工业界都有着广泛的影响力。它通过举办会议、出版期刊和提供教育资源等方式，为光学和光子学领域的专业人士提供了一个交流平台。这些活动不仅帮助传播最新的科研成果，也促进了行业内的合作与创新。从1963年开始，SPIE开始主办或参与主办的学术会议，并出版会议录。这些会议文献不仅反映了相应专业领域的最新进展和动态，而且具有极高的学术价值。 | | | | | | | | | | |